

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 4 部門第 1 区分  
 【発行日】平成29年11月30日 (2017.11.30)

【公開番号】特開2016-125292(P2016-125292A)  
 【公開日】平成28年7月11日 (2016.7.11)  
 【年通号数】公開・登録公報2016-041  
 【出願番号】特願2015-989(P2015-989)  
 【国際特許分類】

**E 0 5 B 47/00 (2006.01)**

**E 0 5 B 65/00 (2006.01)**

**B 2 4 B 49/10 (2006.01)**

【 F I 】

E 0 5 B 47/00 R

E 0 5 B 65/00 D

B 2 4 B 49/10

【手続補正書】

【提出日】平成29年10月20日 (2017.10.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 3 】

上記処理装置においては、消耗品の交換や機器の保守点検等のために扉を開閉する際に、扉の開閉を検知することにより、扉の開閉と処理装置とのインターロックを取っている。

また、半導体製造装置等の処理装置に拘わらず、産業機械では同様の開閉可能な扉が設けられている装置及び設備が一般的に作られており、処理液飛散・処理用ガス漏洩防止等のみの目的ではなく、製品の製造工程上の製品品質を保つ為と、機械的な動作・電気的な動作に対して、人間の安全を確保する目的でも扉の設置とその開閉検知、ロックが行われている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 3

【補正方法】削除

【補正の内容】